

Mandats-Mitteilung

Hengeler betreut Joint-Venture zwischen Samsung und Siltronic

Gestern wurde eine Joint-Venture-Vereinbarung zwischen Samsung und Siltronic unterzeichnet. Samsung und die Wacker Chemie-Tochter Siltronic, einer der Weltmarktführer für Wafer aus Reinstsilicium, werden gemeinsam eine Fabrik zur Herstellung von Wafern in Singapur bauen. Das Gemeinschaftsunternehmen wird unter dem Namen Siltronic Samsung Wafer Pte. Ltd. betrieben, an dem Samsung und Siltronic jeweils zu 50% beteiligt sein werden. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 1 Mrd. USD.

Im Rahmen der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens hat Hengeler Mueller die Siltronic AG beraten. Tätig waren die Partner Dr. Hans-Jörg Ziegenhain (M&A/Joint-Ventures) und Dr. Wolfgang Kellenter (IP) sowie die Associates Attila Oldag, Dr. Daniel Wiegand und Michael Riha.

Ansprechpartner: Herr Keith D. Bain
 – PR Manager –
 Hengeler Mueller
 Partnerschaft von Rechtsanwälten
 Bockenheimer Landstraße 51
 60325 Frankfurt
 Tel.: 069 17095-207
 Fax: 069 725773
 keith.bain@hengeler.com

20. Juli 2006